



横浜国立大学 名教就美会



第9回総会・講演会・懇親会 ご案内

名教就美会(旧機械・金属・生産工学科同窓会)の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
名教就美会第9回総会・講演会・懇親会を来る6月11日(日)崎陽軒本店にて開催する運びになりましたので、ご案内申し上げます。

今回の講演会は、IoT化、デジタル化における半導体の基盤であるシリコンウエハーの世界的企業である(株)SUMCO 橋本会長と、リソグラフィー用光源サプライヤーであるギガフォトン(株) 帯金取締役・鈴木執行役員の3名の卒業生から日本の半導体産業の今後についてご講演を賜ります。

日時：令和5年6月11日(日) 13:00~18:00

場所：崎陽軒本店、5F

会費：3,000円(懇親会参加者 学生は無料)

【参加申込みは同封の「別紙：参加申込み要領」により Email または FAX にて5月26日(金)までに、お願い致します。

お支払いは事前納入(同封の払込取扱票)にてお願いします。】

(不明点は、事務局にメールまたは、FAXでお問い合わせください)

Email: doso-m@ynu.ac.jp

Tel/Fax: 045-339-3916

2023年(令和5年)4月吉日

会長 永井 孝雄

日時・全体プログラム

令和5年6月11日(日) 13:00~18:00

13:00 会長挨拶

13:10 梅原 学長 挨拶

13:20 梅澤 工学研究院長 挨拶

13:30 総会議事

14:00 学科報告

14:10 総会終了

14:15 講演会

15:50 眞田 理工学部長 挨拶

16:00 懇親会

18:00 中締め



講演会

14:15～15:45 講演会

演題 「(仮) 今後の日本の半導体技術について」

(株) SUMCO 橋本 眞幸 代表取締役会長 (金属工学科 S49 年卒業)
コマツ 帯金 英文 執行役員 (産機事業管掌) 兼務 ギガフオン取締役
(機械工学科 S61 年卒業)
ギガフオン (株) 鈴木 夏志 執行役員 (金属工学科 S61 年卒業)

概要

シリコンウエハーとリソグラフィー用光源を製造する最先端半導体産業の概要と根幹技術の現状と今後について、卒業生から語っていただきます。シリコンウエハー製造に関する最先端技術とそこからチップを作成するためのリソグラフィー用光源を供給できる2社の1つであるギガフォンの技術紹介を行って頂きます。

会場案内

崎陽軒本店、5F

〒220-0011

横浜市西区高島 2-13-12

電話 045-441-8880

<https://kiyoken-enkai.com/honten/access>

■ 横浜駅東口の階段を上がり、横浜中央郵便局の方へお越しください。郵便局の向かいです。

各階のご案内

6F 貸会議室
5F マンダリン(宴会場)・チャペル
4F ダイナスティ(宴会場)
3F 個室宴会場・宴会 婚礼 受付
2F 嘉宮・イル サッジオ
1F アポリータム・ショップ
B1 亜利巴”巴”

◆当館には駐車スペースがございません。ヨコハマジャスト2号館の立体駐車場(高さ155cm 巾180cm 全長500cm迄)が御利用になれますが、周辺駐車場も大変混み合いますので電車・バスでのご来館をお願い申し上げます。



崎陽軒 本店

〒220-0011 横浜市西区高島2-13-12
TEL. 045-441-8880 (宴会受付直通)

地下街よりのご案内 <横浜駅東口地下街ポルタ>

